

第62回 X 線分析討論会

主催：(公社)日本分析化学会 X線分析研究懇談会

2026年10月22日(木)～23日(金)

会場：くにびきメッセ

(島根県松江市学園南1丁目2-1)



討論主題

X 線分析による材料解析とその応用
X 線, 電子線, イオンビーム, 中性子等の様々な量子線による分析
X 線要素機器の開発と X 線分析への展開
X 線イメージングおよび顕微解析
X 線吸収分光と電子分光(XAFS, EELS)
表面分析(XPS, TXRF 等), その他

依頼講演

尾原 幸治 (島根大学材料エネルギー学部)
山重 寿夫 (トヨタ自動車株式会社)
溝口 照康 (東京大学生産技術研究所)
駒谷 慎太郎 (株式会社堀場テクノサービス)

特別講演

村串 まどか (明治大学理工学部)

協賛

(株) テクノエーピー, (株) 堀場製作所, (株) 堀場テクノサービス
(株) 島津製作所, (株) リガク, フリッチュ・ジャパン (株)
ブルカー・ジャパン (株), 西進商事 (株)
(株) 日立ハイテクアナリシス, アワーズテック (株)
スペクトリス (株), デクトリスジャパン (株), (株) ライトストーン
アジレント・テクノロジー (株), ラドデバイス (株)
サーモフィッシャーサイエンティフィック (株), (株) コベルコ科研
Labosec (同), マイクロン (株)